



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104752469 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201310747572. 1

(51) Int. Cl.

(22) 申请日 2013. 12. 31

H01L 27/32(2006. 01)

(71) 申请人 昆山国显光电有限公司

地址 215300 江苏省苏州市昆山市开发区龙腾路1号4幢

申请人 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司

(72) 发明人 邱勇 黄秀颀 刘周英 张伸福 刘敏 彭兆基 何麟 朱晖 陈红 罗红磊

(74) 专利代理机构 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228

代理人 朱振德

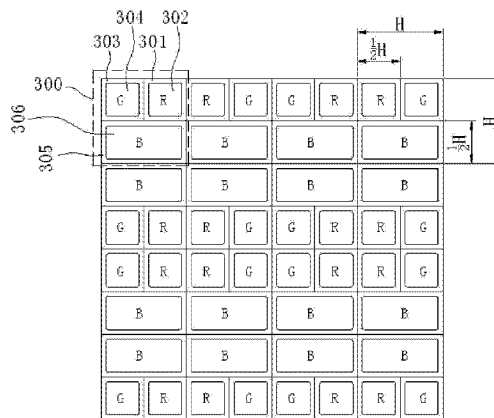
权利要求书1页 说明书19页 附图12页

(54) 发明名称

一种像素结构及采用该像素结构的有机发光显示器

(57) 摘要

本发明公开了一种像素结构及采用该像素结构的有机发光显示器。其中,该像素结构包括有多个像素,每个像素由多个子像素构成,至少一个像素构成一个像素单元,纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布,和/或横向相邻的像素单元呈水平镜像排布。本发明通过合理的像素排布结构,通过将相邻像素的子像素共用Mask上的一个开口蒸镀,可增加蒸镀时Mask的开口面积,降低Mask工艺制作的难度,也降低了蒸镀工艺的困难。蒸镀Mask相邻像素的子像素时不需预留gap,在保持开口率的要求同时,可实现真正的高PPI。另外,本发明还可增加Mask的强度,使其在使用过程中不易变形,提高产品良率,增加Mask的寿命,降低成本。



1. 一种像素结构,包括有多个像素,每个像素由多个子像素构成,其特征在于,至少一个像素构成一个像素单元,纵向相邻和 / 或横向相邻的像素单元呈镜像排布。
2. 根据权利要求 1 所述的像素结构,其特征在于,纵向相邻和 / 或横向相邻的像素单元排布结构相同。
3. 根据权利要求 1 所述的像素结构,其特征在于,将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,排布结构不变;或者,将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与横向和 / 或纵向相邻像素单元的排布结构相同。
4. 根据权利要求 1 所述的像素结构,其特征在于,任一像素单元与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构相同,或者镜像。
5. 根据权利要求 1、3 或 4 所述的像素结构,其特征在于,纵向相邻的奇数个像素或横向相邻的奇数个像素构成一个像素单元。
6. 根据权利要求 1~3 中任意一项所述的像素结构,其特征在于,纵向相邻的偶数个像素或横向相邻的偶数个像素构成一个像素单元。
7. 根据权利要求 1~4 中任意一项所述的像素结构,其特征在于,同时位于纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素构成一个像素单元。
8. 根据权利要求 1 所述的像素结构,其特征在于,构成像素的子像素为三角形。
9. 一种包含有权利要求 1~8 中任意一项所述像素结构的有机发光显示器。

## 一种像素结构及采用该像素结构的有机发光显示器

### 技术领域

[0001] 本发明涉及有机发光显示技术领域,具体地说,是一种像素结构及采用该像素结构的有机发光显示器。

### 背景技术

[0002] OLED (Organic Light-Emitting Diode, 有机发光二极管)是主动发光器件。与传统的LCD (Liquid Crystal Display, 液晶显示器)显示方式相比,OLED显示技术无需背光灯,具有自发光特性。OLED采用非常薄的有机材料膜层和玻璃基板,当有电流通过时,有机材料就会发光。因此OLED显示屏能够显著节省电能,可以做得更轻更薄,比LCD显示屏耐受更宽范围的温度变化,而且可视角度更大。OLED显示器有望成为继LCD之后的下一代平板显示技术,是目前平板显示技术中受到关注最多的技术之一。

[0003] OLED屏体的彩色化方法有许多种,现在较为成熟并已经成功量产的OLED彩色化技术是OLED蒸镀技术,其采用传统的RGB Stripe(RGB条状)排列方式进行蒸镀。其中画面效果最好的是side-by-side(并置)的方式。side-by-side方式是在一个像素(Pixel)范围内有红、绿、蓝(R、G、B)三个子像素(sub-pixel),每个子像素均呈四边形,且各自具有独立的有机发光元器件,它是利用蒸镀成膜技术透过高精细金属掩模板(Fine Metal Mask, FMM)在array(阵列)基板上相应的像素位置形成有机发光元器件。制作高PPI(Pixel Per Inch, 点每英寸)OLED屏体的技术重点在于精细及机械稳定性好的高精细金属掩模板,而高精细金属掩模板的关键在于像素及子像素的排布方式。

[0004] 目前业界已经有缝(slit)、槽(slot)、Pentile和IGNIS等排布方式,但由于掩模板(Mask)开口面积有规格下限,以及为了避免制作过程受公差(tolerance)的影响,相邻像素的开口之间需要预留间隙(gap)而导致像素密度,如PPI无法得到大幅提升,以及像素排列不是真实意义上的真彩显示等原因,使得以上方案还不能很好的解决像素密度提升的问题。

[0005] 传统的像素排布方式,每个像素分别由R、G、B三色组成。如图1所示的像素排布方式,在一个像素内分成R、G、B三个相互平行的子像素,每个子像素均呈四边形,根据对应RGB器件性能的不同来调节R、G、B子像素对应四边形的大小。如图1所示,像素区域100包括R子像素区域101、R发光区102、G子像素区域103、G发光区104、B子像素区域105及B发光区106,图中所示R、G、B子像素的区域和发光区面积分别相等,实施时根据需要面积可作调整。

[0006] 图1A和图1B分别为对应于图1的两种蒸镀Mask。其中,图1A、图1B中的107、109为Mask遮挡区,蒸镀区开口108、110的开口可以是缝(slit)或槽(slot)两种。

[0007] 图1A为slit式蒸镀Mask,其相对应的金属掩模板开口大小与子像素的大小相对应。该金属掩模板的开口方式主要特点是在屏体内同一列的所有子像素共用同一个开口,金属掩模板开口在长度方向上较长,随着显示屏尺寸的增大,金属掩模板的开口长度也需要随之增长,相邻开口之间的非开口部分形成金属长条(stripe)。

[0008] Slit 开口方式对于低 PPI 的 OLED 屏体来说,金属掩膜板上相邻开口的间距较大,金属长条较宽,金属掩膜板的制作及使用管理较容易。但是此种开口方式在高 PPI 的 OLED 屏体应用时,高精度金属掩膜板上相邻开口的间距变小,金属长条较细,金属掩膜板在使用过程中金属长条容易受磁铁板磁力线方向的影响而变形,造成子像素间不同颜色材料相互污染而混色,产品的生产良率较低。此外,此种金属掩膜板在使用、清洗和保管过程中也容易受损变形,重复利用率不高,因为金属掩膜板的成本高,所以此种方式制作的屏体成本也较高。

[0009] 图 1B 为 slot 式蒸镀 Mask,该种金属掩膜板的开口方式主要特点是在 slit 开口中位于像素间的位置增加了 bridge (连接桥),连接相邻的金属长条,将原来的一个长条开口改变成多个开口单元。此方法使得金属掩膜板的金属长条较为稳固,解决了上述 slit 开口方式金属长条容易受磁力线及外力影响而变形的问题。但是在考虑金属掩膜板长尺寸精度,为了避免蒸镀时对子像素产生遮蔽效应,子像素与 bridge 间必须保持足够的距离,子像素的上下的长度缩小,而影响了每一个子像素的开口率。

[0010] 上述各方式中,Mask 上的每个开口只能对应一个或一条相同颜色的子像素,其排布密度不能提高,因而分辨率就无法提高。而且受 Mask 工艺水平的影响,此 Mask 上的开口不能过小,由于蒸镀会产生“阴影效应”,两个发光区之间还需要预留一定的余量,防止因“阴影效应”而产生混色,因此 Mask 开口也不能做得很小,否则还会影响到开口率。

[0011] 加拿大 IGNIS 公司在其申请的公开号为 US20110128262 的美国专利中,提出了一种像素阵列的排布方式,但是其子像素仍然各自呈四边形,只是子像素相对位置关系和 slit 和 slot 排布方式不同,三种子像素呈“品”字型排列。如图 2 所示,像素区域 200 包括 R 子像素区域 201, R 发光区 202, G 子像素区域 203, G 发光区 204, B 子像素区域 205, B 发光区 206。图 2A 和图 2B 分别为对应于图 2 的 B 子像素的两种蒸镀 Mask,图 2C 为对应于图 2 的 R 子像素或 G 子像素的蒸镀 Mask,Mask 开口相当于将一个像素分为两个子像素,图中所示的阴影区域 207、209、211 分别为蒸镀遮挡区,蒸镀 B 子像素的蒸镀开口 208、210 可以是 slit 或 slot,蒸镀开口 212 为 R 或 G 子像素的 Mask 开口,仍对应一个子像素,即其长宽尺寸相当于一个子像素的长宽尺寸。该种方式中,像素做周期性水平及垂直的平移形成了行与列的像素阵列。红色和绿色子像素相对应金属掩膜板的开口间距相对较大,可以在一定程度上实现高 PPI 显示。

[0012] 像素周期性排布的结果,是像素阵列中的蓝色子像素形成直线排布,使得相对应的金属掩膜板必须使用前述 slit 或者前述 slot 的开口方式,但是如上所述 slit 和 slot 开口方式均存在缺陷,导致 IGNIS 的像素阵列排布方式中蓝色金属掩膜板的开口方式严重影响了子像素开口率和 PPI 的进一步提升。

[0013] 此外,有机发光显示器件,通常会随着分辨率的提升而子像素的开口率降低,最终结果是导致单色器件的工作亮度提升和显示屏的寿命缩短。因此亟需一种新的像素设计技术,来保证 R、G、B 子像素开口率和提高屏体的分辨率。

## 发明内容

[0014] 本发明要解决的技术问题是提供一种可以有效提高 OLED 显示器分辨率,并可降低制造成本、提高产品良率的像素结构,以及采用这种像素结构的有机发光显示器。

[0015] 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种像素结构,包括有多个像素,每个像素由多个子像素构成,至少一个像素构成一个像素单元,纵向相邻和/或横向相邻的像素单元呈镜像排布。

[0016] 进一步地,纵向相邻和/或横向相邻的像素单元排布结构相同。

[0017] 进一步地,将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,排布结构不变;或者,将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与横向和/或纵向相邻像素单元的排布结构相同。

[0018] 进一步地,任一像素单元与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构相同,或者镜像。

[0019] 进一步地,纵向相邻的奇数个像素或横向相邻的奇数个像素构成一个像素单元。

[0020] 进一步地,纵向相邻的偶数个像素或横向相邻的偶数个像素构成一个像素单元。

[0021] 进一步地,同时位于纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素构成一个像素单元。

[0022] 进一步地,构成像素的子像素为三角形。

[0023] 本发明还提供了一种包含有上述像素结构的有机发光显示器。

[0024] 本发明通过合理的像素排布结构,通过将相邻像素的子像素共用 Mask 上的一个开口蒸镀,可增加蒸镀时 Mask 的开口面积,降低 Mask 工艺制作的难度,也降低了蒸镀工艺的难度。蒸镀 Mask 相邻像素的子像素时不需预留 gap,在保持开口率的要求同时,可实现真正的高 PPI。另外,本发明还可增加 Mask 的强度,使其在使用过程中不易变形,提高产品良率,增加 Mask 的寿命,降低成本。

## 附图说明

[0025] 图 1 为传统有机发光显示器的像素排布示意图。

[0026] 图 1A 为对应图 1 的一种 Mask 开口示意图。

[0027] 图 1B 为对应图 1 的另一种 Mask 开口示意图。

[0028] 图 2 为 IGNIS 像素排布结构图。

[0029] 图 2A 为对应图 2 的 B 子像素的一种 Mask 开口示意图。

[0030] 图 2B 为对应图 2 的 B 子像素的另一种 Mask 开口示意图。

[0031] 图 2C 为对应图 2 的 R 或 G 子像素的 Mask 开口示意图。

[0032] 图 3 为本发明的有机发光显示器的像素结构第一实施例的示意图。

[0033] 图 3A 为对应图 3 所示实施例的 B 子像素的一种 Mask 开口示意图。

[0034] 图 3B 为对应图 3 所示实施例的 B 子像素的另一种 Mask 开口示意图。

[0035] 图 3C 为对应图 3 所示实施例的 R 或 G 子像素的 Mask 开口示意图。

[0036] 图 4 为对应图 3 所示实施例的再一种 B 子像素 Mask 的示意图。

[0037] 图 5 为本发明的有机发光显示器的像素结构第二实施例的示意图。

[0038] 图 5A 为对应图 5 所示实施例的 B 子像素的一种 Mask 开口示意图。

[0039] 图 5B 为对应图 5 所示实施例的 B 子像素的另一种 Mask 开口示意图。

[0040] 图 5C 为对应图 5 所示实施例的 R 子像素的一种 Mask 开口示意图。

[0041] 图 5D 为对应图 5 所示实施例的 G 子像素的一种 Mask 开口示意图。

[0042] 图 6 为本发明的有机发光显示器的像素结构第三实施例的示意图。

- [0043] 图 7 为本发明的有机发光显示器的像素结构第四实施例的示意图。
- [0044] 图 7A 为对应图 7 所示实施例的 B 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0045] 图 7B 为对应图 7 所示实施例的 R 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0046] 图 7C 为对应图 7 所示实施例的 G 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0047] 图 7D 为图 7A 至图 7C 所示的 Mask 的相邻开口连接处的局部放大图。
- [0048] 图 8 为本发明的有机发光显示器的像素结构第五实施例的示意图。
- [0049] 图 8A 为对应图 8 所示实施例的 B 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0050] 图 8B 为对应图 8 所示实施例的 R 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0051] 图 8C 为对应图 8 所示实施例的 G 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0052] 图 9 为本发明的有机发光显示器的像素结构第六实施例的示意图。
- [0053] 图 9A 为对应图 9 所示实施例的 B 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0054] 图 9B 为对应图 9 所示实施例的 R 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0055] 图 9C 为对应图 9 所示实施例的 G 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0056] 图 9D 为蒸镀图 9 所示实施例的 B 子像素的方法中第一步骤的示意图。
- [0057] 图 9E 为蒸镀图 9 所示实施例的 B 子像素的方法中第二步骤的示意图。
- [0058] 图 10 为本发明的有机发光显示器的像素结构第七实施例的示意图。
- [0059] 图 10A 为对应图 10 所示实施例的 R 或 G 子像素的一种 Mask 开口示意图。
- [0060] 图 10B 为对应图 10 所示实施例的 R 或 G 子像素的另一种 Mask 开口示意图。
- [0061] 图 10C 为利用图 10B 的 Mask 蒸镀出的像素结构图。
- [0062] 图 11 为本发明的有机发光显示器的像素结构第八实施例的示意图。
- [0063] 图 12 为本发明的有机发光显示器的像素结构第九实施例的示意图。

### 具体实施方式

[0064] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。

[0065] 本发明是通过合理的像素排布结构,实现多个像素的子像素可以共用同一 Mask 开口,可增加蒸镀时 Mask 的开口面积,降低 Mask 工艺制作的难度,也降低了蒸镀工艺的困难。而在 Mask 开口一定的情况下,可以通过像素排布的改变,来提高显示器的分辨率。

[0066] 实施例 1:

图 3 为本发明的有机发光显示器的像素结构第一实施例的示意图。如图 3 所示,显示器包括有多个像素 300,每个像素 300 由多个子像素构成。每个像素 300 包括 R 子像素区域 301、R 发光区 302、G 子像素区域 303、G 发光区 304、B 子像素区域 305 及 B 发光区 306。每个像素的大小为  $H \times H$ 。

[0067] 本实施例中,每个像素的 R、G、B 子像素均为四边形,子像素之间呈“品”字形或者倒“品”字形排布。其中, R、G 子像素的长和宽均为  $1/2H$ ,而 B 子像素的宽为  $H$ ,高为  $1/2H$ ,即 B 子像素的面积为 G 子像素或 R 子像素的 2 倍。

[0068] 其中,本实施例中的每个像素单元可以由纵向相邻的奇数个(例如一个)像素或横向相邻的奇数个(例如一个)像素构成,这时其具备以下特征:(a1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(a2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布。当纵向相邻的三个、五个等

奇数个像素或横向相邻的三个、五个等奇数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(a1)和(a2)。

[0069] 每个像素单元也可以由横向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(a1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(a2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(a3)横向相邻的像素单元排布结构相同。当横向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(a1)、(a2)和(a3)。

[0070] 每个像素单元也可以由纵向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(a1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(a2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(a4)纵向相邻的像素单元排布结构相同。当纵向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(a1)、(a2)和(a4)。

[0071] 每个像素单元还可以由同时位于纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素(例如纵向相邻两行、横向相邻两列的四个像素)构成,这时其具备以下特征:(a1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(a2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(a3)横向相邻的像素单元排布结构相同;(a4)纵向相邻的像素单元排布结构相同;(a5)像素单元中的像素以像素单元的中心点呈中心对称排布,即像素单元以其中心点旋转 180 度后,结构不变。当同时位于纵向相邻四行、六行等、横向相邻四列、六列等偶数个像素构成一个像素单元时,同样具有上述特征(a1)、(a2)、(a3)、(a4)和(a5)。

[0072] 具体如图 3 所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均为说明本发明而以图中所示为参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图 3 中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2),其它类推。

[0073] 从图 3 中可以看出,像素(1,1)的 B 子像素位于该像素的下半部,而其 G 子像素和 R 子像素并列位于该像素的上半部,且 G 子像素位于左侧,而 R 子像素位于右侧。与像素(1,1)横向相邻的像素(1,2)的 B 子像素位于该像素的下半部,而其 G 子像素和 R 子像素并列位于该像素的上半部,且 R 子像素位于左侧,而 G 子像素位于右侧。可见,像素(1,2)与像素(1,1)的像素结构是水平镜像的。与像素(1,1)纵向相邻的像素(2,1)的 B 子像素位于该像素的上半部,而其 G 子像素和 R 子像素并列位于该像素的下半部,且 G 子像素位于左侧,而 R 子像素位于右侧。可见,像素(2,1)与像素(1,1)的像素结构是垂直镜像的。图 3 中像素(2,2)的 B 子像素位于该像素的上半部,而其 G 子像素和 R 子像素并列位于该像素的下半部,且 R 子像素位于左侧,而 G 子像素位于右侧。从图 3 中还可以看出,属于同一行的各奇数列像素结构和偶数列像素结构分别相同,而属于同一列的各奇数行像素结构和偶数行像素结构分别相同。同时可以得出,像素(1,1)和像素(2,2)中心对称,像素(1,2)和像素(2,1)中心对称。如此,相邻行和 / 或相邻列的同颜色的子像素排布在一起,从而可以在蒸镀时共用一个掩膜板开口,也即一个掩膜板开口可以蒸镀多个像素,从而在开口大小一定的情况下,可以蒸镀更多的像素,增加了像素密度,即提高了有机发光显示器的分辨率。另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图 3 所示,其中的 R、G、B 三种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0074] 图 3A、图 3B、图 3C 分别为对应图 3 所示像素结构的蒸镀 Mask 实施例示意图。其

中,图 3A、图 3B 为蒸镀 B 子像素的两种蒸镀 Mask 实施例。如图 3A 所示实施例,在该实施例中,蒸镀 Mask 包括蒸镀遮挡区 307 和蒸镀区开口 308,其中开口 308 为 slot 式,其长度为 H,而其宽度 H' 为 H 减去一缝隙宽度 m。在蒸镀时,该开口 308 可以同时蒸镀图 3 所示实施例中属于同一列的纵向相邻两行像素的 B 子像素。而在图 3B 所示实施例中,蒸镀 Mask 包括蒸镀遮挡区 309 和蒸镀区开口 310,其中开口 310 为 slit 式,其宽度为 H,相邻开口 310 之间的距离也为 H。在蒸镀时,该开口 309 可以同时蒸镀图 3 所示实施例中纵向相邻两行的所有列的 B 子像素。

[0075] 图 3C 为蒸镀 R 子像素和 G 子像素的一种蒸镀 Mask 实施例。在该实施例中,蒸镀 Mask 包括蒸镀遮挡区 311 和蒸镀区开口 312,其中开口 312 为 slot 式,其长、宽度均为 H,而相邻开口 312 之间的距离也为 H。在蒸镀时,该开口 312 可以同时蒸镀图 3 所示实施例中相邻的四个像素的 R 子像素或 G 子像素,该四个像素分别属于相邻的两行和相邻的两列。可见,本发明中同一开口可以同时蒸镀四个相同的子像素,解决了蒸镀掩模板(Mask)对提高分辨率的限制,从而大大提高了分辨率。这样的排列方式,可以使 Mask 开口加大,从而降低 Mask 制备工艺的难度。也可适用于大尺寸 Mask 的制作。R、G 子像素的 Mask 开口的水平和垂直间距也相应加大,B 子像素的 Mask 垂直间距加大,可增加使用过程中的 Mask 强度。具体来说,依现有技术可以做到的 Mask 最小开口为 40um 计算,采用图 1 所示现有技术的像素排布方式,每个像素的尺寸至少为  $3 \times 40\text{um} = 120\text{um}$ ,用 1 英寸(25400um)除以每个像素的尺寸,即  $25400\text{um}/120\text{um}$ ,可得分辨率最多为 212PPI。采用 IGNIS 排布方式,每个像素的尺寸至少为  $2 \times 40\text{um} = 80\text{um}$ ,则其 PPI 为  $25400\text{um}/80\text{um} = 317\text{PPI}$ 。而采用图 3 所示的本发明的像素排布方式,每个像素的尺寸为 40um,因此其分辨率可达  $25400\text{um}/40\text{um} = 635\text{PPI}$ 。

[0076] 当然,上述实施例仅是本发明的优选方案。实际应用时,根据需要也可以采用其它蒸镀 Mask。例如,利用 slit 式蒸镀 Mask 的同一开口同时蒸镀属于同一行的所有像素的 B 子像素,或者例用 slot 式蒸镀 Mask 的同一开口同时蒸镀属于横向相邻偶数个(例如两个)像素的 R 子像素(或 G 子像素)或纵向相邻偶数个(例如两个)像素的 R 子像素(或 G 子像素)。另外,为了防止混色,也可以用两张 Mask 来分别蒸镀 R 子像素和 G 子像素。

[0077] 另外,还可以采用图 4 所示的用于蒸镀 B 子像素的蒸镀 Mask。该蒸镀 Mask 包括蒸镀遮挡区 401 和 B 子像素的蒸镀区开口 402。其中,蒸镀区开口 402 只有一个,其大小可覆盖显示器的所有显示区域,也即在整个显示区域均蒸镀 B 子像素,然后再在 R、G 子像素对应的区域分别蒸镀 R、G 子像素。目前 OLED 器件中 B 子像素的亮度是最低的,相应地所需要的发光面积就要更大,即 B 子像素的开口率在单个像素中所占的面积也最大。因此,可以采用共用蓝色(Common Blue)的方式,即在整个像素上都蒸镀 B 子像素,这样 B 子像素不会因为对位误差和“阴影效应”而牺牲开口率,同时也可降低对对位机构的精度要求。R 和 G 子像素的蒸镀 Mask 则与图 3C 一样,在此不再赘述。

[0078] 实施例 2:

如图 5 所示的本发明的第二实施例。在本实施例中,显示器包括有多个像素 500,每个像素由多个子像素构成。而每个子像素的形状为三角形。优选地,如图 5 所示,每个子像素均为等腰直角三角形,且每四个子像素的直角相对排布在一起构成一个像素。构成一个像素的四个子像素中,包括一个 R 子像素 501、一个 G 子像素 503 和两个 B 子像素 502,其中两个 B 子像素 502 相对设置。如此,B 子像素 502 的面积同样是 R 子像素 501 或 G 子像素 503

的两倍,从而保证了显示器的显示效果。

[0079] 如图 5 所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均为为说明本发明而以图中所示为参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图 5 中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2),其它类推。

[0080] 为了实现共用开口,本实施中相邻像素的同颜色子像素排布在一起。如图 5 所示,每像素被倾斜的十字(即像素的对角线)分成四个区域,分别为上区、下区、左区、右区,每个区为一个子像素。该实施例中,像素(1,1)500 的 R 子像素 501 位于该像素的上区,G 子像素 503 位于该像素的下区,而该像素的左区和右区均为 B 子像素 502。而像素(1,2)的 R 子像素位于该像素的下区,G 子像素位于该像素的上区,而该像素的左区和右区同样均为 B 子像素。像素(2,1)的 R 子像素位于该像素的下区,G 子像素位于该像素的上区,而该像素的左区和右区同样均为 B 子像素。可见像素(1,1)右区的 B 子像素与像素(1,2)左区的 B 子像素排布在一起,而像素(1,1)下区的 G 子像素与像素(2,1)的 G 子像素排布在一起,像素(1,2)下区的 R 子像素与像素(2,2)的 R 子像素排布在一起。其它像素具有相似的排布规律。

[0081] 其中,本实施例中的每个像素单元可以由纵向相邻的奇数个(例如一个)像素或横向相邻的奇数个(例如一个)像素构成,这时其具备以下特征:(b1)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(b4)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同;(b5)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同;(b6)任一像素单元与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的三个、五个等奇数个像素或横向相邻的三个、五个等奇数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(b1)、(b4)、(b5)和(b6)。

[0082] 每个像素单元也可以由横向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(b1)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(b2)横向相邻的像素单元排布结构相同;(b4)将其中任一像素单元旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同。当横向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(b1)、(b2)和(b4)。

[0083] 每个像素单元也可以由纵向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(b1)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(b3)纵向相邻的像素单元排布结构相同;(b5)将其中任一像素单元旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(b1)、(b3)、(b5)。

[0084] 每个像素单元还可以由纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素(例如纵向相邻两行、横向相邻两列的四个像素)构成,这时其具备以下特征:(b1)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(b2)横向相邻的像素单元排布结构相同;(b3)纵向相邻的像素单元排布结构相同;(b6)任一像素单元与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构相同。当同时位于纵向相邻四行、六行等、横向相邻四列、六列等偶数个像素构成一个像素单元时,同样具有

上述特征(b1)、(b2)、(b3)和(b6)。

[0085] 另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图5所示,其中的R、G、B三种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0086] 如图5A所示,为本发明对应图5所示实施例的B子像素的一种Mask开口示意图。在该实施例中,Mask上的开口504呈倾斜的正方形,正方形开口的对角线长度等于一个像素的宽度。从图5中可以看出,各B子像素区域(相邻两个像素中相邻的B子像素构成的区域,对应Mask上的一个开口)的角部相对,因此,如果采用一张Mask来完成整面显示区域的B子像素蒸镀,则Mask上开口则连接在了一起,无法实施。即使在各开口之间设置连接桥,为了保证像素面积,该连接桥必须非常小,也无法保障Mask的强度。因此,需要两张Mask来完成B子像素的蒸镀,两张Mask上的开口呈相互间隔排列,如图5A和图5B所示。这样,先图5A所示的Mask蒸镀一部分B子像素,然后再用图5B所示的Mask在已蒸镀的B子像素之间蒸镀剩余的B子像素。当然,在其它实施例中,也可以只用一张Mask,该Mask结构与图5A或图5B所示的Mask一致,只是其大小要大于显示区域,这样可以先用该Mask蒸镀完一部分B子像素,然后将其横向或纵向平移一个像素的距离,蒸镀剩余的B子像素,可以达到相同的效果,并可节省一张Mask。如图5C和图5D分别所示的R子像素Mask和G子像素Mask,其结构与图5A或图5B所示的Mask一致,只是开口的位置不同,在此不再赘述。当然,在其它实施例,也可以只采用一张Mask来蒸镀所有颜色的子像素,具体是通过移动Mask的位置来对应不同颜色子像素的位置。

[0087] 同样,本实施例中相邻行和/或相邻列的同颜色的子像素排布在一起,从而可以在蒸镀时共用一个掩膜板开口,也即一个掩膜板开口可以蒸镀多个像素,从而在开口大小一定的情况下,可以蒸镀更多的像素,增加了像素密度,即提高了有机发光显示器的分辨率。本实施例中,每个像素的宽度相当于Mask开口的对角线长度,依现有技术可以做到的Mask最小开口为40um计算,则每个像素的尺寸约为56.6um,因此采用本实施例的像素结构的有机发光显示器分辨率可以达到450PPI。另外,从图5A~图5D所示可以看出,本发明中所用到的Mask的开口之间的间距与开口本身的宽度相同,因此大大提高了Mask的强度。

[0088] 图5所示实施例中,不同颜色子像素的位置可以互换,只要互换后仍符合上述特征即可。

[0089] 实施例3:

对于实施例2,我们可以将其中的部分颜色的子像素替换成其它颜色,如图6所示的本发明的第三实施例,本实施例中每个像素600分别由R子像素601、G子像素603、B子像素602和W(白色)子像素604构成。该实施例与图5所示实施例相比,是将其中的一个B子像素换成了W子像素604,并将R子像素和G子像素的位置进行了互换。本实施例的优点是,由于每个像素均包含一个的W子像素,其在显示白色时可以更为纯正,达到更高的亮度。

[0090] 具体地,如图6所示,显示器包括有多个像素600,每个像素由多个子像素构成。而每个子像素的形状为三角形。优选地,如图6所示,每个子像素均为等腰直角三角形,且每四个子像素的直角相对排布在一起构成一个像素。构成一个像素的四个子像素中,包括一个R子像素501、一个G子像素503、一个B子像素502及一个W子像素604。

[0091] 如图6所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均是说明本发明而以图中所示为

参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图6中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2),其它类推。

[0092] 为了实现共用开口,本实施中相邻像素的同颜色子像素排布在一起。如图6所示,每像素被倾斜的十字分成四个区域,分别为上区、下区、左区、右区,每个区为一个子像素。该实施例中,像素(1,1)600的R子像素601位于该像素的下区,G子像素603位于该像素的上区,而该像素的左区为W子像素604,右区为B子像素602。而像素(1,2)的R子像素位于该像素的上区,G子像素位于该像素的下区,而该像素的左区和右区分别B子像素和W子像素。像素(2,1)的R子像素位于该像素的上区,G子像素位于该像素的下区,而该像素的左区和右区分别B子像素和W子像素。可见像素(1,1)右区的B子像素与像素(1,2)左区的B子像素排布在一起,而像素(1,1)下区的R子像素与像素(2,1)的R子像素排布在一起。其它像素具有相似的排布规律。

[0093] 另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图6所示,其中的R、G、B、W四种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0094] 图6所示实施例的结构特征与图5所示实施例2相同,也可以采用与图5所示实施例2相同的Mask进行蒸镀,在此不再赘述。

[0095] 实施例4:

如图7所示的本发明的第四实施例。在本实施例中,显示器包括有多个像素700,每个像素由多个子像素构成。而每个子像素的形状为三角形。优选地,如图7所示,每个子像素均为等腰直角三角形。本实施例与图5所示实施例(实施例2)相比,不同之处在于,是把属于同一像素的R子像素701和G子像素703相邻设置,而将B子像素702相邻设置并合并成一个子像素。同样,为了实现共用开口,本实施中相邻像素的同颜色子像素排布在一起。

[0096] 如图7所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均为说明本发明而以图中所示为参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图7中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2)其它类推。

[0097] 具体地,如图7所示,像素(1,1)700的右区和下区分别为G子像素703和R子像素701,而B子像素702占据了该像素的上区和左区两个区;像素(1,2)的左区和下区分别为G子像素和R子像素,而B子像素占据了该像素的上区和右区两个区;像素(2,1)的上区和左区分别为R子像素和G子像素,而B子像素占据了该像素的右区和下区两个区。本实施例中,各像素中的R子像素701和G子像素703的位置可以同时互换。

[0098] 其中,本实施例中的每个像素单元可以由纵向相邻的奇数个(例如一个)像素或横向相邻的奇数个(例如一个)像素构成,这时其具备以下特征:(c1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(c4)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转180度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同;(c5)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像。当纵向相邻的三个、五个等奇数个像素或横向相邻的三个、五个等奇数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(c1)、(c4)和(c5)。

[0099] 每个像素单元也可以由横向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下

特征:(c1) 横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(c3) 横向相邻的像素单元排布结构相同;(c4) 将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同;(c5) 其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像。当横向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(c1)、(c3)、(c4)和(c5)。

[0100] 每个像素单元也可以由纵向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(c1) 横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(c2) 纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(c4) 将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(c1)、(c2)、(c4)。

[0101] 每个像素单元还可以由纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素(例如纵向相邻两行、横向相邻两列的四个像素)构成,这时其具备以下特征:(c1) 横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(c2) 纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(c3) 横向相邻的像素单元排布结构相同;(c5) 其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像。当同时位于纵向相邻四行、六行等、横向相邻四列、六列等偶数个像素构成一个像素单元时,同样具有上述特征(c1)、(c2)、(c3)和(c5)。

[0102] 另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图 7 所示,其中的 R、G、B 三种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0103] 如图 7A 所示,为对应图 7 所示实施例的 B 子像素的一种 Mask 开口示意图,本实施例中,用于蒸镀 B 子像素的 Mask 开口 704 呈正方形,其对角线长度为一个像素宽度的两倍,一个开口可以同时蒸镀相邻四个像素的 B 子像素;如图 7B 所示,为对应图 7 所示实施例的 R 子像素的一种 Mask 开口示意图,本实施例中,用于蒸镀 R 子像素的 Mask 开口呈正方形,其对角线长度为一个像素宽度,一个开口可以同时蒸镀相邻两个像素的 R 子像素;如图 7C 所示,为对应图 7 所示实施例的 G 子像素的一种 Mask 开口示意图,本实施例中,用于蒸镀 G 子像素的 Mask 开口呈正方形,其对角线长度为一个像素宽度,一个开口可以同时蒸镀相邻两个像素的 G 子像素。如前所述,本实施例中的 R 子像素和 G 子像素的位置可以互换,当 R 子像素和 G 子像素的位置互换时,则使用图 7C 所示的 Mask 来蒸镀 R 子像素,而使用图 7B 所示的 Mask 来蒸镀 G 子像素。

[0104] 需要说明的是,在图 7A、图 7B 和图 7C 所示的 Mask 中,横向相邻的开口 704 之间需要形成有连接桥 705 (如图 7D 所示),以免横向相邻的开口 704 连成一体导致 Mask 无法成型。该连接桥使 705 得蒸镀出的相邻子像素之间形成有微小缝隙,但该缝隙不影响子像素的显示效果,也不影响整体分辨率。

[0105] 同样,本实施例中相邻行和 / 或相邻列的同颜色的子像素排布在一起,从而可以在蒸镀时共用一个掩膜板开口,也即一个掩膜板开口可以蒸镀多个像素,从而在开口大小一定的情况下,可以蒸镀更多的像素,增加了像素密度,即提高了有机发光显示器的分辨率。本实施例中,每个像素的宽度相当于蒸镀 R 子像素或 G 子像素的 Mask 开口的对角线长度,依现有技术可以做到的 Mask 最小开口为 40um 计算,则每个像素的尺寸约为 56.6um,因此采用本实施例的像素结构的有机发光显示器分辨率可以达到 450PPI。

[0106] 实施例 5:

如图 8 所示的本发明的第五实施例。在本实施例中,显示器包括有多个像素 800,每个像素由多个子像素构成。每个子像素的形状为三角形。优选地,每个子像素均为等腰直角三角形。其中,在本实施例中,每个像素由两种颜色的子像素构成,两种颜色子像素的斜边相邻设置。同样,为了实现共用开口,本实施中相邻像素的同颜色子像素排布在一起。

[0107] 如图 8 所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均为说明本发明而以图中所示为参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图 8 中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2),其它类推。

[0108] 具体地,如图 8 所示,每个像素被一条斜线分成左上区和右下区,或者被分成左下区和右上区。像素(1,1)800 的左上区为 B 子像素 802,右下区为 G 子像素 803;像素(1,2)的左下区为 G 子像素 803,右上区为 R 子像素 801;像素(2,1)的左下区为 R 子像素 801,右上区为 G 子像素 803;像素(2,2)的左上区为 G 子像素 803,右下区为 B 子像素 802。

[0109] 其中,本实施例中的本实施例中的每个像素单元可以由纵向相邻的奇数个(例如一个)像素或横向相邻的奇数个(例如一个)像素构成,这时其具备以下特征:(d1)将像素单元以其中心点旋转 180 度后,与其一个对角线上的像素单元排布结构相同。当纵向相邻的三个、五个等奇数个像素或横向相邻的三个、五个等奇数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(d1)。

[0110] 每个像素单元可以由横向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(d2)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(d3)将像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同。当横向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(d2)和(d3)。

[0111] 每个像素单元也可以由纵向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(d4)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(d5)将像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(d4)和(d5)。

[0112] 每个像素单元还可以由纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素(例如纵向相邻两行、横向相邻两列的四个像素)构成,这时其具备以下特征:(d1)将像素单元以其中心点旋转 180 度后,与其一个对角线上的像素单元排布结构相同;(d2)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(d4)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(d6)像素单元中的像素以像素单元的中心点呈中心对称排布,即像素单元以其中心点旋转 180 度后,结构不变。当同时位于纵向相邻四行、六行等、横向相邻四列、六列等偶数个像素构成一个像素单元时,同样具有上述特征(d1)、(d2)、(d4)和(d6)。

[0113] 如图 8A 所示,为对应图 8 所示实施例的 B 子像素的一种 Mask 开口示意图,本实施例中,用于蒸镀 B 子像素的 Mask 开口 804 呈正方形,其对角线长度为一个像素宽度的两倍,一个开口可以同时蒸镀相邻四个像素的 B 子像素;如图 8B 所示,为对应图 8 所示实施例的 R 子像素的一种 Mask 开口示意图,本实施例中,用于蒸镀 R 子像素的 Mask 开口呈正方形,其对角线长度为一个像素宽度的两倍,一个开口可以同时蒸镀相邻四个像素的 R 子像素;如图 8C 所示,为对应图 8 所示实施例的 G 子像素的一种 Mask 开口示意图,本实施例中,用于

蒸镀 G 子像素的 Mask 开口呈正方形,其对角线长度为一个像素宽度的两倍,一个开口可以同时蒸镀相邻四个像素的 G 子像素。

[0114] 在图 8B 所示的 Mask 中,纵向相邻的开口之间需要形成有连接桥,以免纵向相邻的开口连成一体导致 Mask 无法成型;在图 8C 所示的 Mask 中,横向相邻及纵向相邻的开口之间需要形成有连接桥,以免横向相邻及纵向相邻的开口 7 连成一体导致 Mask 无法成型。上述连接桥使得蒸镀出的相邻子像素之间形成有微小缝隙,但该缝隙不影响子像素的显示效果,也不影响整体分辨率。

[0115] 同样,本实施例中相邻行和 / 或相邻列的同颜色的子像素排布在一起,从而可以在蒸镀时共用一个掩膜板开口,也即一个掩膜板开口可以蒸镀多个像素,从而在开口大小一定的情况下,可以蒸镀更多的像素,增加了像素密度,即提高了有机发光显示器的分辨率。本实施例中,每个像素由两个子像素构成,在显示时需要借用相邻像素的子像素来显示,如此,以每个 Mask 最小开口为 40um 计算,本实施例等效 RGB 像素的平均宽度约为 46um,则采用本实施例的像素结构的有机发光显示器分辨率可以达到 550PPI。

[0116] 需要说明的是,在图 8 所示实施例中,由于每个像素只包含两种颜色的子像素。在显示时为了能够显示正确的颜色,需要借用相邻像素的子像素。例如像素(1,1)本身包含了 B 子像素和 G 子像素,其可以借用像素(1,2)的 R 子像素,也可以借用像素(2,1)的 R 子像素。而像素(1,2)本身包含了 R 子像素和 G 子像素,其可以借用像素(1,1)的 B 子像素,也可以借用像素(2,2)的 B 子像素。

[0117] 另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图 8 所示,其中的 R、G、B 三种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0118] 实施例 6:

如图 9 所示的本发明的第六实施例。在本实施例中,显示器包括有多个像素 900,每个像素由多个子像素构成。每个子像素的形状为三角形,每个像素由三种颜色的子像素构成。同样,为了实现共用开口,本实施中相邻像素的同颜色子像素排布在一起。

[0119] 在图 9 所示实施例中,像素整体上呈正方形,像素的其中一条边的两个端点与相对边的中点之间的连线将像素分成左、中、右三个区。其中,中区为等腰三角形,左区和右区均为直角三角形。其中,中区为 B 子像素,左区和右区分别为 G 子像素和 R 子像素。则 B 子像素的面积为 R 子像素或 G 子像素面积的两倍,且 G 和 R 的位置可以互换。

[0120] 如图 9 所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均为为说明本发明而以图中所示为参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图 9 中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2),其它类推。

[0121] 具体地,如图 9 所示,像素(1,1)的左区为 G 子像素,中区为 B 子像素,右区为 R 子像素;像素(1,2)的左区为 R 子像素,中区为 B 子像素,右区为 G 子像素;像素(2,1)的左区为 R 子像素,中区为 B 子像素,右区为 G 子像素,且位于其中区的等腰三角形的 B 子像素的顶点方向与像素(1,1)相反;像素(2,2)的左区为 G 子像素,中区为 B 子像素,右区为 R 子像素,且位于其中区的等腰三角形的 B 子像素的顶点方向与像素(1,2)相反。

[0122] 其中,本实施例中的每个像素单元可以由纵向相邻的奇数个(例如一个)像素或横

向相邻的奇数个(例如一个)像素构成,这时其具备以下特征:(e1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(e4)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同;(e5)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构相同呈垂直镜像。当纵向相邻的三个、五个等奇数个像素或横向相邻的三个、五个等奇数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(e1)、(e4)和(e5)。

[0123] 每个像素单元也可以由横向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(e1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(e3)横向相邻的像素单元排布结构相同。当横向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(e1)和(e3)。每个像素单元也可以由纵向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(e1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(e2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(e4)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(e1)、(e2)、(e4)。

[0124] 每个像素单元还可以由纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素(例如纵向相邻两行、横向相邻两列的四个像素)构成,这时其具备以下特征:(e1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(e2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(e3)横向相邻的像素单元排布结构相同;(e5)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像。当同时位于纵向相邻四行、六行等、横向相邻四列、六列等偶数个像素构成一个像素单元时,同样具有上述特征(e1)、(e2)、(e3)和(e5)。

[0125] 另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图 9 所示,其中的 R、G、B 三种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0126] 在图 9 所示实施例中,相邻两个像素的 B 子像素排布在一起形成菱形,而相邻四个像素的 R 子像素或 G 子像素排布在一起也形成菱形。由于 B 子像素的面积为 R 子像素或 G 子像素面积的两倍,因此各颜色的子像素区域形状和面积均相等,从而用于蒸镀各颜色子像素的 Mask 上开口的形状和面积也相等。

[0127] 如图 9A 所示, W 为蒸镀掩模(Mask)的开口大小,其中, L 为蒸镀 Mask 开口之间的桥(bridge)值。

[0128] 图 9B 为蒸镀 G 子像素时的 Mask 开口形状, G 子像素的开口在 Mask 上间隔排列。

[0129] 图 9C 为蒸镀 R 子像素时的 Mask 开口形状,由于 R、G 子像素间隔重复排列,开口形状和开口面积均相等,所以蒸镀 R 子像素时,可以将蒸镀 G 子像素的 Mask 向平移动距离 P, P 值为相邻两个 Mask 开口之间的距离,也即一个像素的宽度。

[0130] 蒸镀 B 子像素时,可以分为两个步骤,如图 9D 所示,第一步是间隔地蒸镀 B 子像素,第二步同样地将 Mask 平移动距离 P,将剩下的 B 子像素蒸镀完成(如图 9E 所示)。在这种实施方式下,相邻 B 子像素在进行蒸镀工艺时不需要预留间隙(gap)。当然,由于各颜色子像素的 Mask 上开口的形状和面积均相等,因此,蒸镀各颜色的子像素可以共用同一张 Mask。另外,为了防止混色,也可以不共用一张 Mask。

[0131] 同样,本实施例中相邻行和 / 或相邻列的同颜色的子像素排布在一起,从而可以在蒸镀时共用一个掩模板开口,也即一个掩模板开口可以蒸镀多个像素,从而在开口大小

一定的情况下,可以蒸镀更多的像素,增加了像素密度,即提高了有机发光显示器的分辨率。依 Mask 最小开口为 40um 计算,采用图 9 所示排列方式,每个像素的尺寸至少 40um,用 1 英寸(25400um)除以每个像素的尺寸,因此分辨率可达  $25400\text{um}/40\text{um} = 635\text{PPI}$ 。

[0132] 本实施例除可以提高分辨率外,还只需要一张 Mask 即可实现所有子像素的蒸镀,相对于现有技术的 R、G、B 三种子像素分别要用三张 Mask 蒸镀,极大的降低了成本,且由于 R、G、B 三色 Mask 的开口形状、大小均相同,蒸镀时只是简单的重复挪动位置,所以在工艺上对于三色蒸镀的管控也是相同的,减小了工艺上的制作难度。

[0133] 实施例 7:

如图 10 所示的本发明的第七实施例。在本实施例中,显示器包括有多个像素 1000,每个像素由三个子像素构成。其中一个子像素为矩形,另外两个子像素为直角梯形。为了实现共用开口,本实施中相邻像素的同颜色子像素排布在一起。

[0134] 如图 10 所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均为说明本发明而以图中所示为参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图 10 中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2),其它类推。

[0135] 具体地,如图 10 所示,对于每个像素,矩形区占据了像素的一个角,而该矩形区的一个角和像素的同一方向的角之间的连接将像素的剩余区域分成了两个直角梯形,在像素(1,1)中,直角梯形分别位于上区和左区,在像素(1,2)中,直角梯形分别位于上区和右区,在像素(2,1)中,直角梯形分别位于左区和下区,在像素(2,2)中,直角梯形分别位于右区和下区。

[0136] 如图 10 所示,像素(1,1) 1000 的上区和左区分别为 G 子像素 1003 和 R 子像素 1001,而 B 子像素 1002 占据了该像素的矩形区;像素(1,2) 的上区和右区分别为 G 子像素和 R 子像素,而 B 子像素占据了该像素的矩形区;像素(2,1)的左区和下区分别为 R 子像素和 G 子像素,而 B 子像素占据了该像素的矩形区。本实施例中,各像素中的 R 子像素 1001 和 G 子像素 1003 的位置可以同时互换。

[0137] 其中,本实施例中的每个像素单元可以由纵向相邻的奇数个(例如一个)像素或横向相邻的奇数个(例如一个)像素构成,这时其具备以下特征:(f1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(f2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(f9)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与其对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的三个、五个等奇数个像素或横向相邻的三个、五个等奇数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(f1)、(f2)和(f9)。

[0138] 每个像素单元也可以由横向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(f1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(f2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(f3)横向相邻的像素单元排布结构相同;(f5)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同;(f7)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像;(f9)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与其对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当横向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征

(f1)、(f2)、(f3)、(f5)、(f7) 和 (f9)。

[0139] 每个像素单元也可以由纵向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(f1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(f2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(f4)纵向相邻的像素单元排布结构相同;(f6)将其中任一像素单元旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同;(f8)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈水平镜像;(f9)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与其对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(f1)、(f2)、(f4)、(f6)、(f8)和(f9)。

[0140] 每个像素单元还可以由纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素(例如纵向相邻两行、横向相邻两列的四个像素)构成,这时其具备以下特征:(f1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(f2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(f3)横向相邻的像素单元排布结构相同;(f4)纵向相邻的像素单元排布结构相同;(f5)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同;(f6)将其中任一像素单元旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同;(f7)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像;(f8)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈水平镜像;(f9)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与其对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当同时位于纵向相邻四行、六行等、横向相邻四列、六列等偶数个像素构成一个像素单元时,同样具有上述特征(f1)、(f2)、(f3)、(f4)、(f5)、(f6)、(f7)、(f8)和(f9)。

[0141] 另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图 10 所示,其中的 R、G、B 三种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0142] 如图 10A 所示,为对应图 10 所示实施例的 G 子像素的一种 Mask 开口示意图,本实施例中,用于蒸镀 G 子像素的 Mask 开口 1004 呈六边形,一个开口可以同时蒸镀相邻四个像素的 G 子像素;蒸镀完一部分 G 子像素后,将 Mask 平移两个像素的距离,再蒸镀另一部分 G 子像素。将该 Mask 旋转 90 度,即可用来蒸镀 R 子像素。

[0143] 另外,也可以采用图 10B 所示的 Mask,该 Mask 的开口 1005 呈正方形,根据图中虚线的标示可以看出,该开口去掉了六边形两侧的三角形部分,因此,R 子像素、G 子像素和 B 子像素可以用同一 Mask 来蒸镀。需要说明的是,通过该 Mask 蒸镀出来的 R 子像素和 G 子像素实际为矩形,如图 10C 所示,在像素之间会形成不发光的矩形区域 1006。当然,也可以将该矩形区域 1006 蒸镀为 W 子像素。

[0144] 同样,本实施例中相邻行和 / 或相邻列的同颜色的子像素排布在一起,从而可以在蒸镀时共用一个掩膜板开口,也即一个掩膜板开口可以蒸镀多个像素,从而在开口大小一定的情况下,可以蒸镀更多的像素,增加了像素密度,即提高了有机发光显示器的分辨率。本实施例中,每个像素的宽度相当于蒸镀 B 子像素的 Mask 开口的宽度,依现有技术可以做到的 Mask 最小开口为 40um 计算,则每个像素的尺寸约为 40um,因此采用本实施例的像素结构的有机发光显示器分辨率可以达到 635PPI。

[0145] 如图 11 和图 12 所示的本发明的第八实施例和第九实施例。在该两个实施例中,

显示器分别包括有多个像素 1100,每个像素由四个子像素构成,各子像素均呈矩形。该两个实施例是在图 3 所示实施例的基础上增加了 W 子像素,而两个实施例中 W 子像素的位置不同。同样,为了实现共用开口,本实施中相邻像素的同颜色子像素排布在一起。

**[0146] 实施例 8:**

如图 11 所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均为说明本发明而以图中所示为参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图 11 中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2),其它类推。

**[0147]** 如图 11 所示,在像素(1,1)1100 中,W 子像素 1104 位于该像素的左侧,B 子像素 1102 位于该像素的右侧,而 R 子像素 1101 和 G 子像素 1103 位于 W 子像素 1104 和 B 子像素 1102 之间,且 R 子像素 1101 在上,G 子像素 1103 在下;在像素(1,2)中,B 子像素位于该像素的左侧,W 子像素位于该像素的右侧,而 R 子像素和 G 子像素位于 W 子像素和 B 子像素之间,且 R 子像素在上,G 子像素在下;在像素(2,1)中,W 子像素位于该像素的左侧,B 子像素位于该像素的右侧,而 R 子像素和 G 子像素位于 W 子像素和 B 子像素之间,且 G 子像素在上,B 子像素在下。

**[0148]** 各像素中的 R 子像素 1101 和 G 子像素 1103 的位置可以同时互换;W 子像素 1104 和 B 子像素 1102 的位置也可以同时互换。

**[0149]** 其中,本实施例中的每个像素单元可以由纵向相邻的奇数个(例如一个)像素或横向相邻的奇数个(例如一个)像素构成,这时其具备以下特征:(g1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(g2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(g9)其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的三个、五个等奇数个像素或横向相邻的三个、五个等奇数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(g1)、(g2)和(g9)。

**[0150]** 每个像素单元也可以由横向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(g1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(g2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(g3)横向相邻的像素单元排布结构相同;(g5)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同;(g7)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像;(g9)其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当横向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(g1)、(g2)、(g3)、(g5)、(g7)和(g9)。

**[0151]** 每个像素单元也可以由纵向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(g1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(g2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(g4)纵向相邻的像素单元排布结构相同;(g6)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同;(g8)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈水平镜像;(g9)其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征

(g1)、(g2)、(g4)、(g6)、(g8)和(g9)。

[0152] 每个像素单元还可以由纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素(例如纵向相邻两行、横向相邻两列的四个像素)构成,这时其具备以下特征:(g1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布;(g2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布;(g3)横向相邻的像素单元排布结构相同;(g4)纵向相邻的像素单元排布结构相同;(g5)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同;(g6)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同;(g7)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像;(g8)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈水平镜像;(g9)其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当同时位于纵向相邻四行、六行等、横向相邻四列、六列等偶数个像素构成一个像素单元时,同样具有上述特征(g1)、(g2)、(g3)、(g4)、(g5)、(g6)、(g7)、(g8)和(g9)。

[0153] 另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图 11 所示,其中的 R、G、B、W 四种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0154] 同样,本实施例中相邻行和 / 或相邻列的同颜色的子像素排布在一起,从而可以在蒸镀时共用一个掩膜板开口,也即一个掩膜板开口可以蒸镀多个像素,从而在开口大小一定的情况下,可以蒸镀更多的像素,增加了像素密度,即提高了有机发光显示器的分辨率。本实施例中,每个像素的宽度相当于两倍于 Mask 开口的宽度,依现有技术可以做到的 Mask 最小开口为 40um 计算,则每个像素的尺寸约为 80um,因此采用本实施例的像素结构的有机发光显示器分辨率可以达到 317PPI。

[0155] 实施例 9:

如图 12 所示,该图只示出了有机发光显示器的一部分,实际产品中像素数量不限于此。本发明中所述第一行、第二行、第一列、第二列等均为说明本发明而以图中所示为参考标准的,并非指实际产品中的行和列。图 12 中,第一行第一列的像素记为像素(1,1),第一行第二列的像素记为(1,2),第二行第一列的像素记为(2,1),第二行第二列的像素记为(2,2),其它类推。

[0156] 如图 12 所示,在像素(1,1)1200 中,W 子像素 1204 位于该像素的上部,R 子像素 1201、G 子像素 1203 和 B 子像素 1202 呈“品”字形排布并位于 W 子像素 1204 的下方,其中 B 子像素 1202 位于右侧,R 子像素 1201 和 G 子像素 1203 共同位于左侧且 R 子像素 1201 在上,G 子像素 1203 在下;在像素(1,2)中,W 子像素位于该像素的上部,R 子像素、G 子像素和 B 子像素呈“品”字形排布并位于 W 子像素的下方,其中 B 子像素位于左侧,R 子像素和 G 子像素共同位于右侧且 R 子像素在上,G 子像素在下;在像素(2,1)中,W 子像素位于该像素的下部,R 子像素、G 子像素和 B 子像素呈“品”字形排布并位于 W 子像素的上方,其中 B 子像素位于右侧,R 子像素和 G 子像素共同位于左侧且 G 子像素在上,R 子像素在下。

[0157] 各像素中的 R 子像素 1201 和 G 子像素 1203 的位置可以同时互换;W 子像素 1204 和 B 子像素 1202 的位置也可以同时互换。

[0158] 其中,本实施例中的每个像素单元可以由纵向相邻的奇数个(例如一个)像素或横向相邻的奇数个(例如一个)像素构成,这时其具备以下特征:(h1)横向相邻的像素单元呈

水平镜像排布；(h2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布；(h9)其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的三个、五个等奇数个像素或横向相邻的三个、五个等奇数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(h1)、(h2)和(h9)。

[0159] 每个像素单元也可以由横向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(h1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布；(h2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布；(h3)横向相邻的像素单元排布结构相同；(h5)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同；(h7)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像；(h9)其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当横向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(h1)、(h2)、(h3)、(h5)、(h7)和(h9)。

[0160] 每个像素单元也可以由纵向相邻的偶数个(例如两个)像素构成,这时其具备以下特征:(h1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布；(h2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布；(h4)纵向相邻的像素单元排布结构相同；(h6)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同；(h8)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈水平镜像；(h9)其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当纵向相邻的四个、六个等偶数个像素构成一个像素单元时,也具备上述特征(h1)、(h2)、(h4)、(h6)、(h8)和(h9)。

[0161] 每个像素单元还可以由纵向相邻行、横向相邻列的偶数个像素(例如纵向相邻两行、横向相邻两列的四个像素)构成,这时其具备以下特征:(h1)横向相邻的像素单元呈水平镜像排布；(h2)纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布；(h3)横向相邻的像素单元排布结构相同；(h4)纵向相邻的像素单元排布结构相同；(h5)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与纵向相邻像素单元的排布结构相同；(h6)将其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与横向相邻像素单元的排布结构相同；(h7)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈垂直镜像；(h8)其中任一像素单元排布结构与其对角线方向上的相邻像素单元的排布结构呈水平镜像；(h9)其中任一像素单元以像素单元的中心点旋转 180 度后,其排布结构与对角线上相邻像素单元的排布结构相同。当同时位于纵向相邻四行、六行等、横向相邻四列、六列等偶数个像素构成一个像素单元时,同样具有上述特征(h1)、(h2)、(h3)、(h4)、(h5)、(h6)、(h7)、(h8)和(h9)。

[0162] 另,本实施例中,所述每个像素中子像素的色彩排布不限于图 12 所示,其中的 R、G、B、W 四种色彩可以互换,其排布方式符合该图示中揭示的特征即可。

[0163] 同样,本实施例中相邻行和 / 或相邻列的同颜色的子像素排布在一起,从而可以在蒸镀时共用一个掩膜板开口,也即一个掩膜板开口可以蒸镀多个像素,从而在开口大小一定的情况下,可以蒸镀更多的像素,增加了像素密度,即提高了有机发光显示器的分辨率。本实施例中,每个像素的宽度相当于两倍于 Mask 开口的宽度,依现有技术可以做到的 Mask 最小开口为 40um 计算,则每个像素的尺寸约为 80um,因此采用本实施例的像素结构的

有机发光显示器分辨率可以达到 317PPI。

[0164] 以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

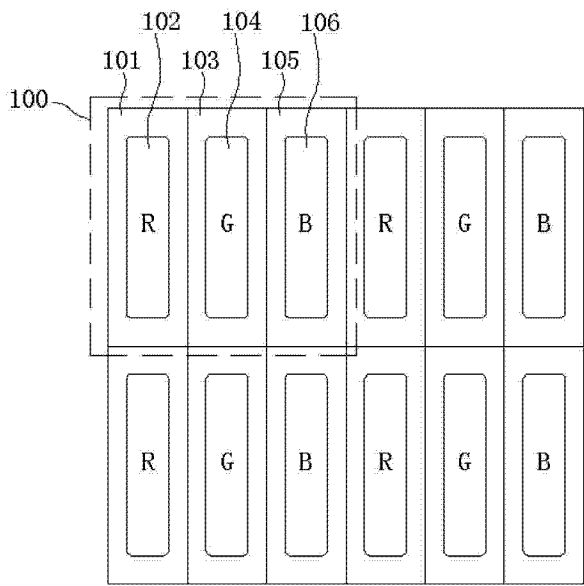


图 1

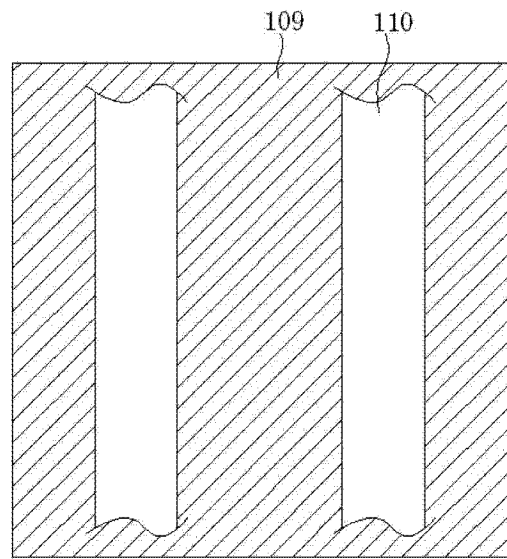


图 1A

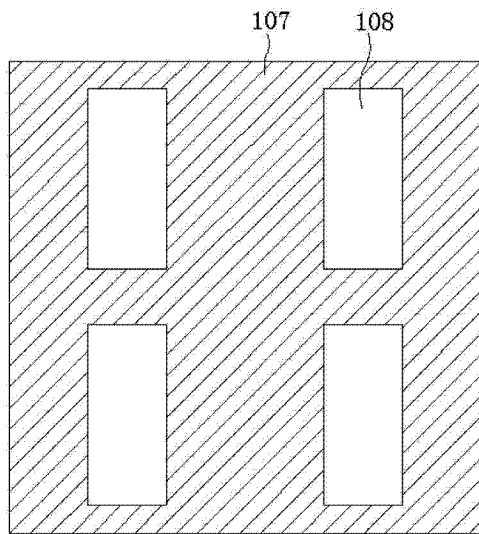


图 1B

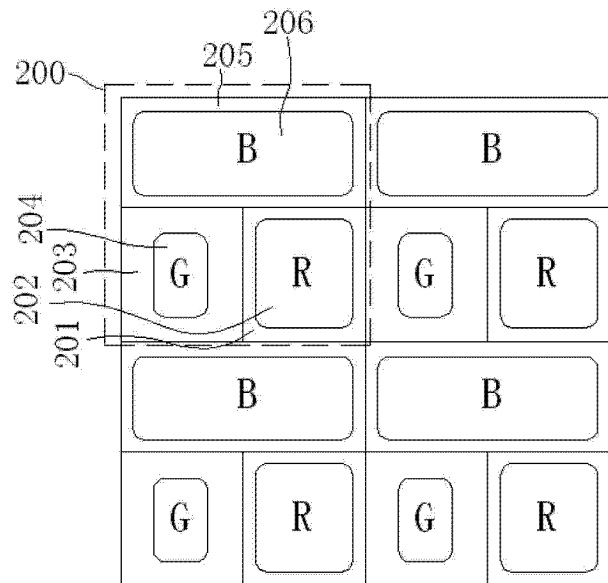


图 2

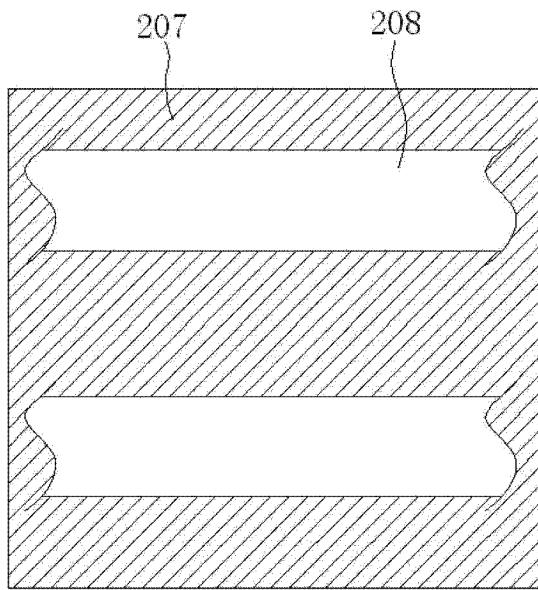


图 2A

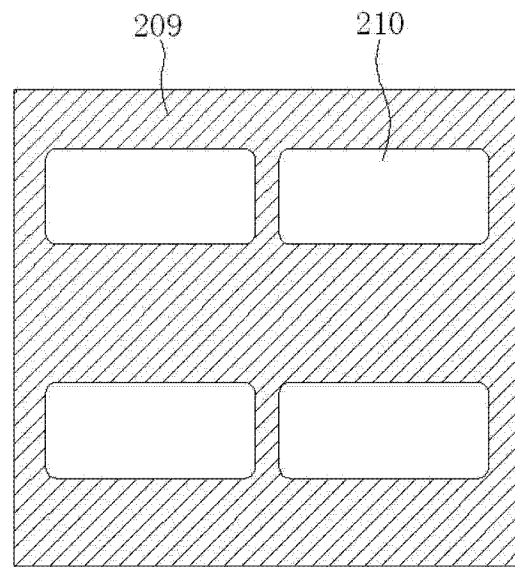


图 2B

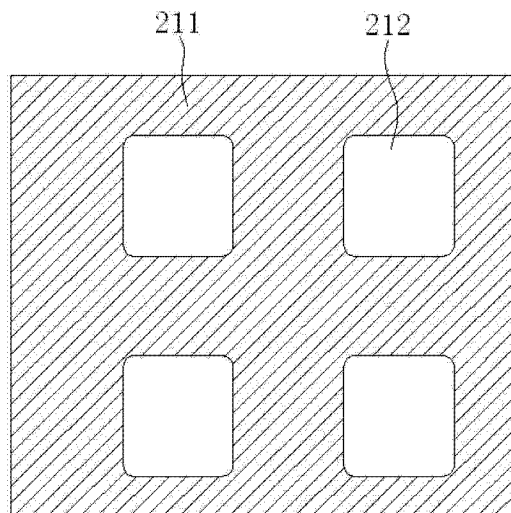


图 2C

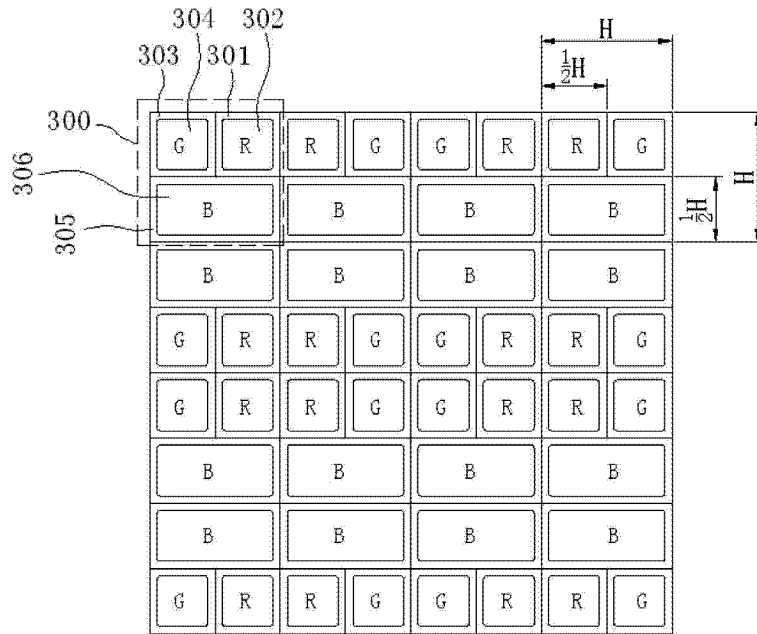


图 3

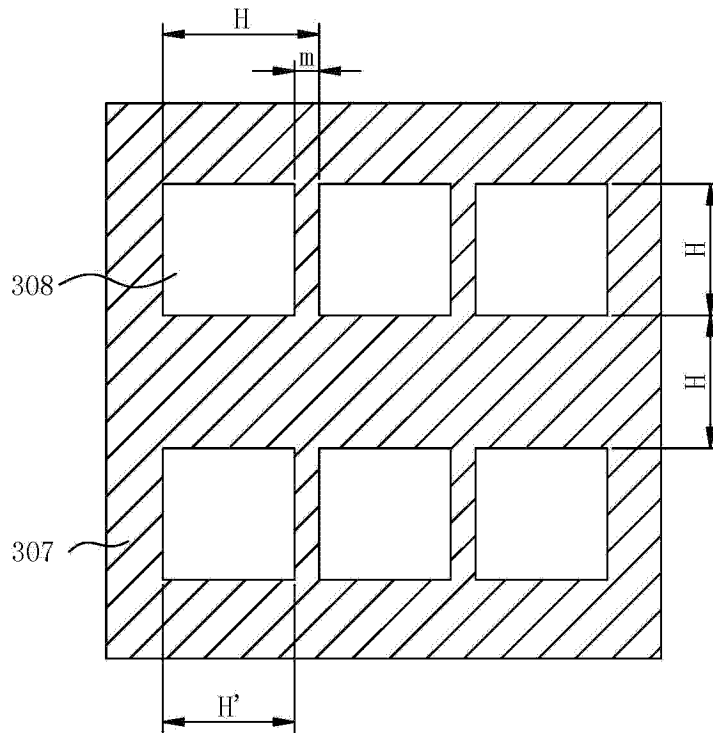


图 3A

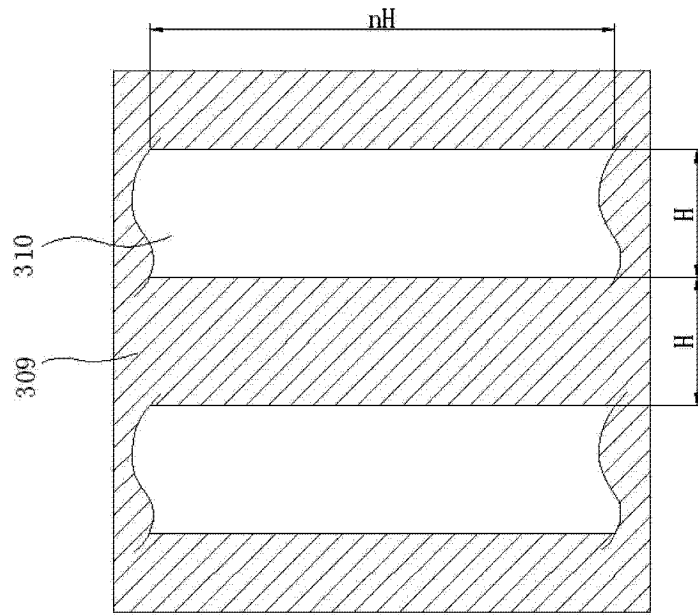


图 3B

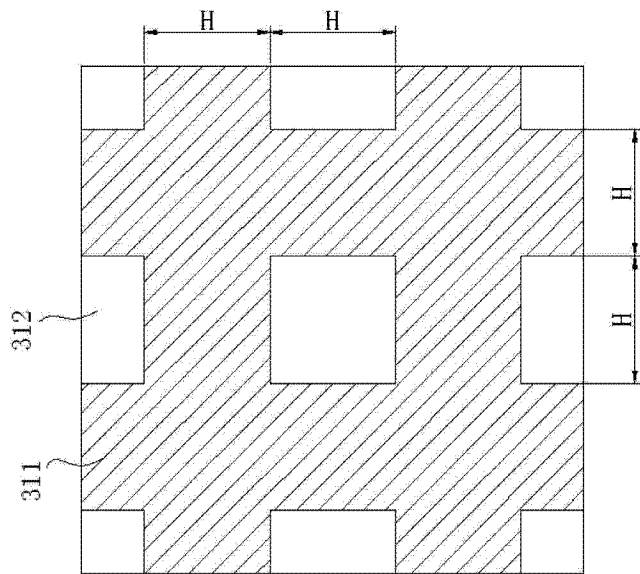


图 3C

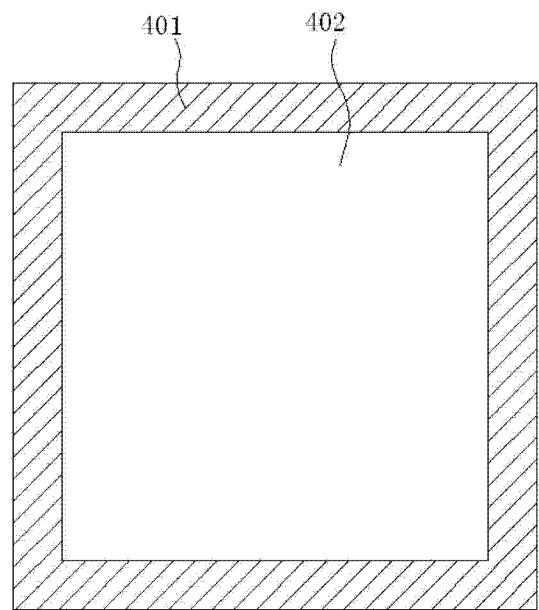


图 4

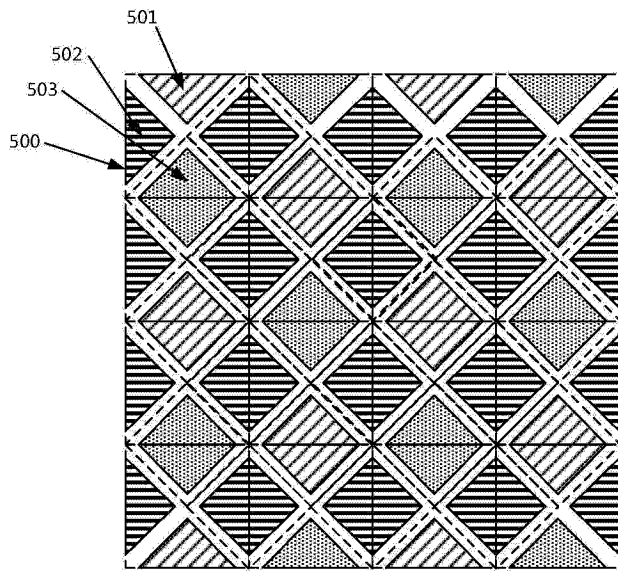


图 5

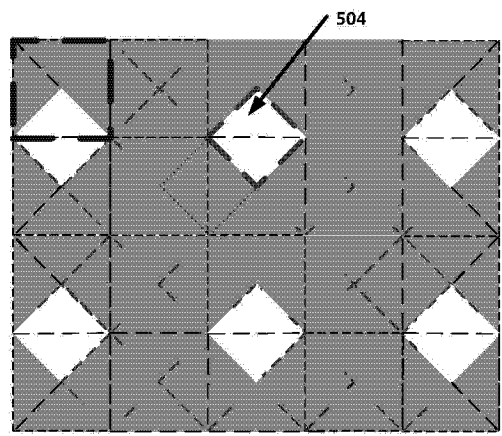


图 5A

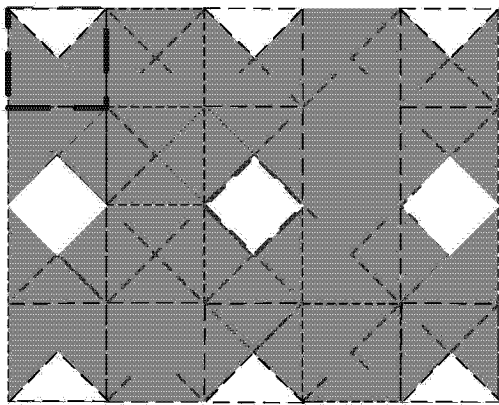


图 5B

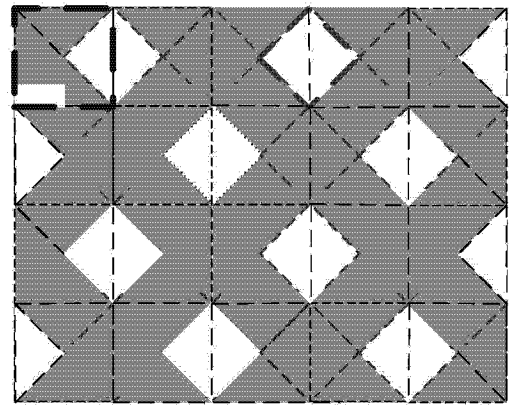


图 5C

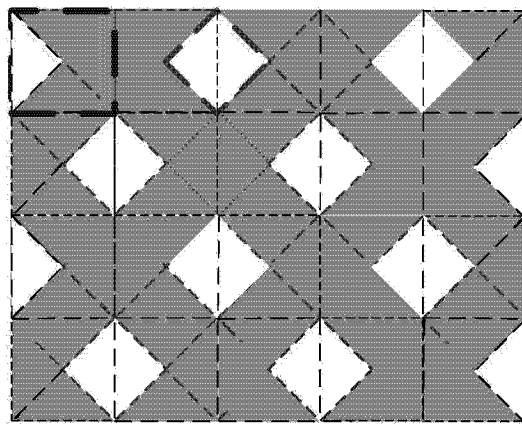


图 5D

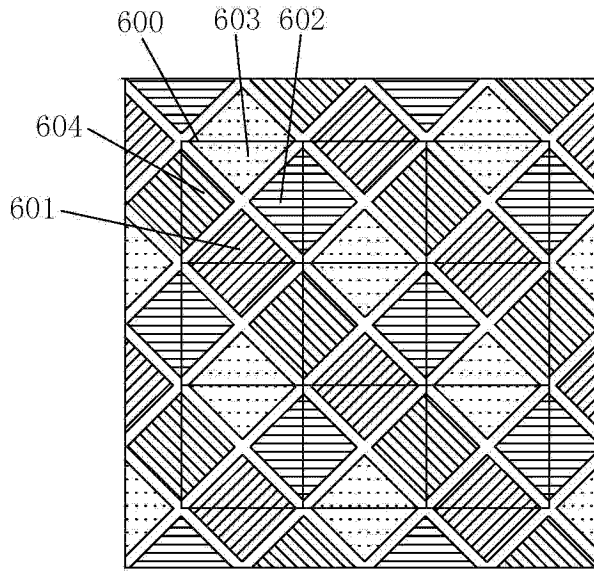


图 6

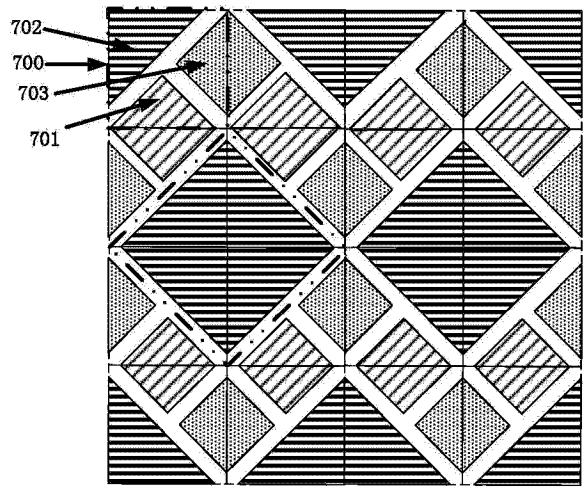


图 7

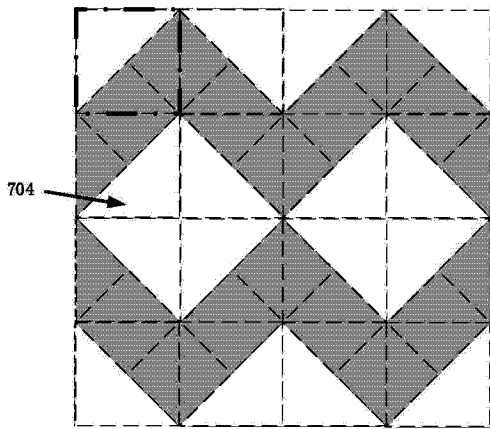


图 7A

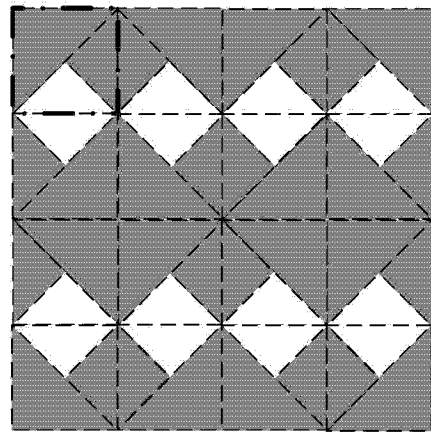


图 7B

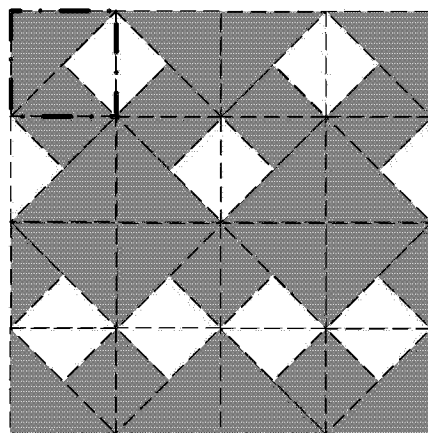


图 7C

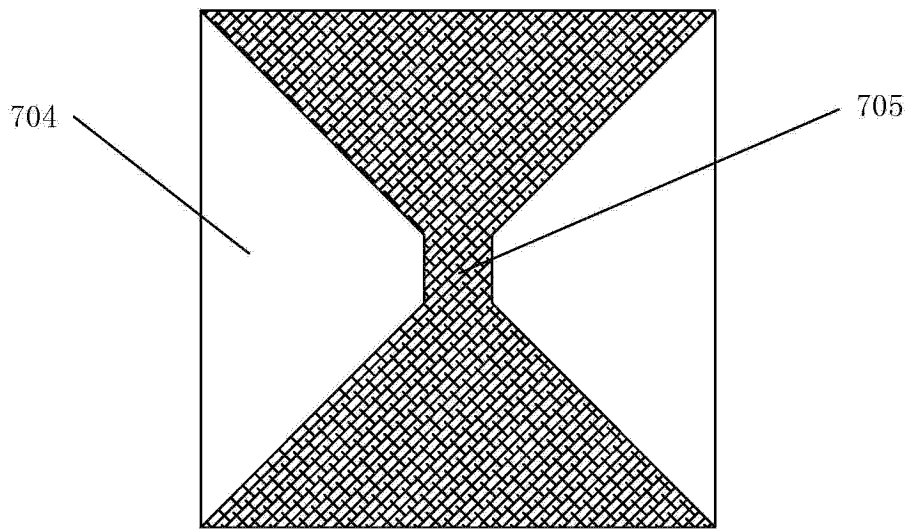


图 7D

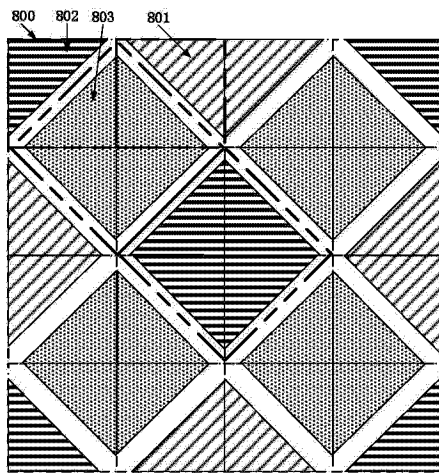


图 8

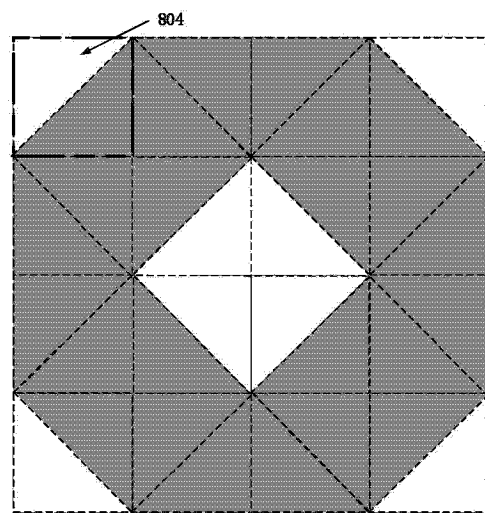


图 8A

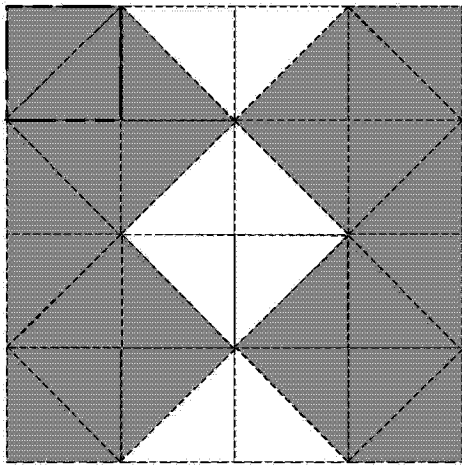


图 8B

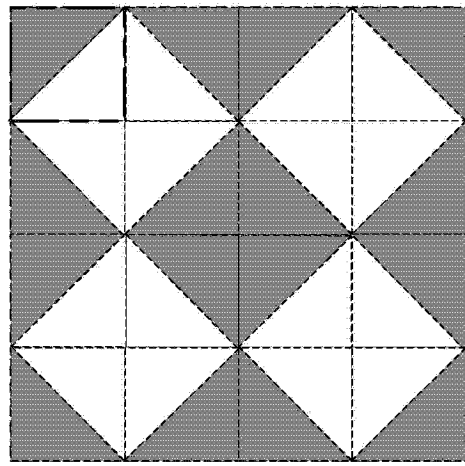


图 8C

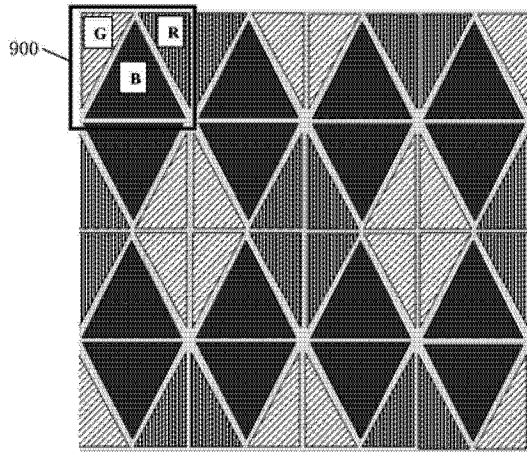


图 9

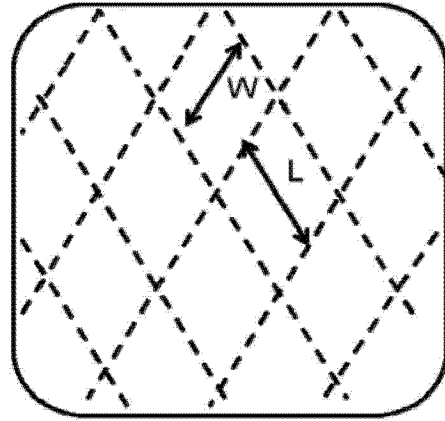


图 9A

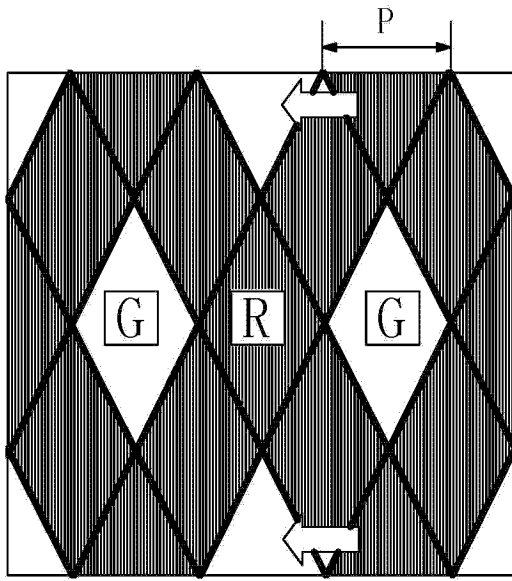


图 9B

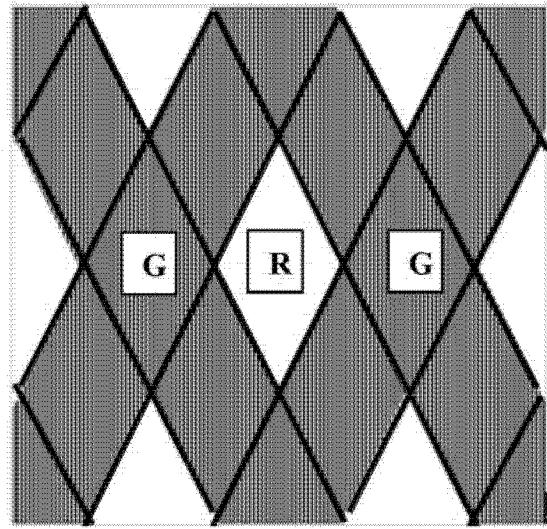


图 9C

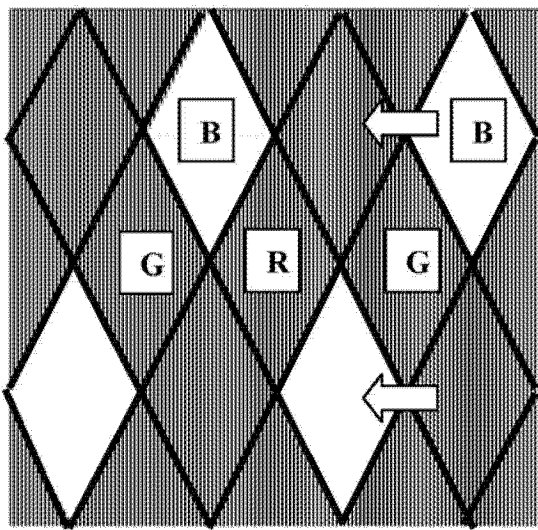


图 9D

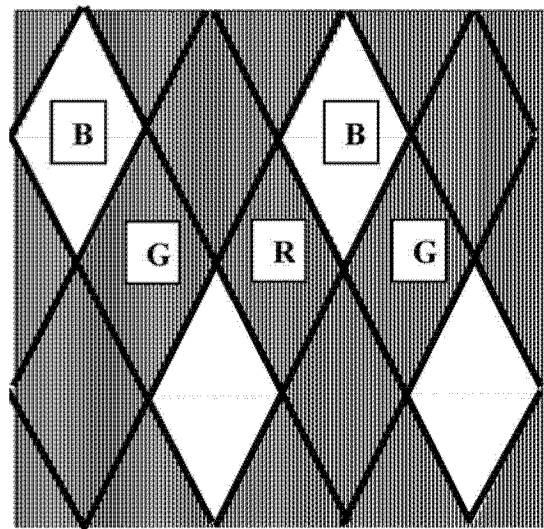


图 9E

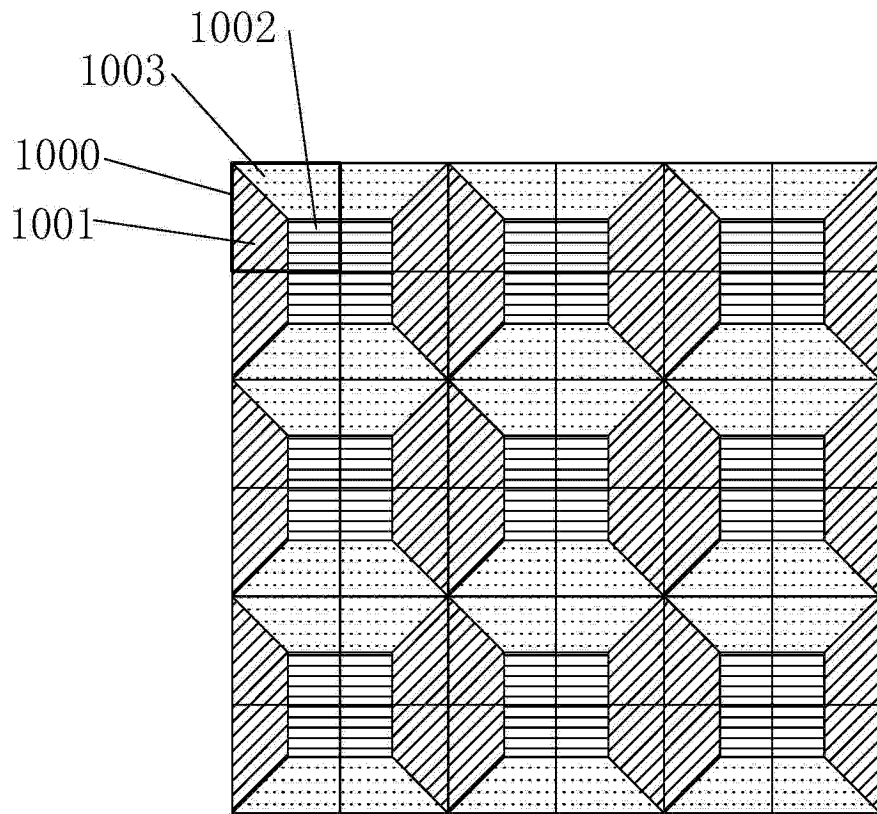


图 10

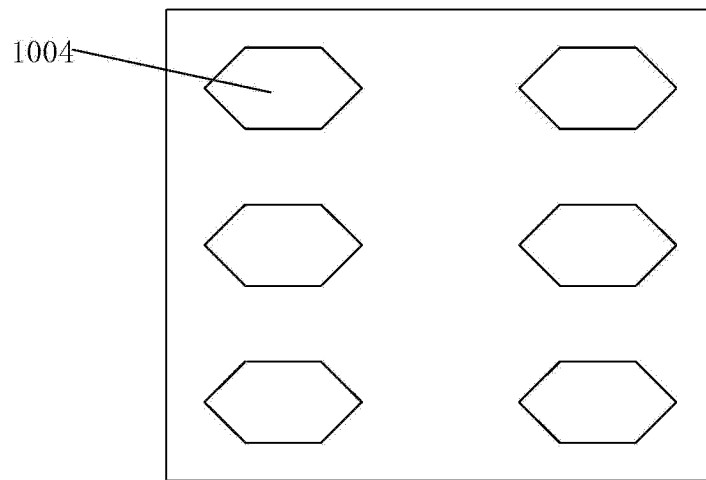


图 10A

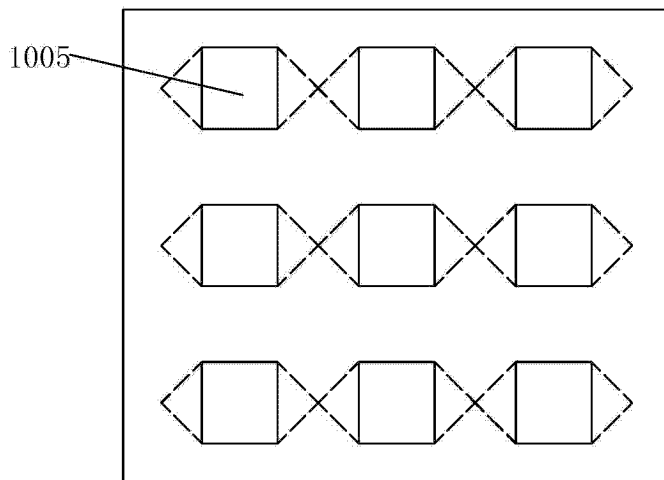


图 10B

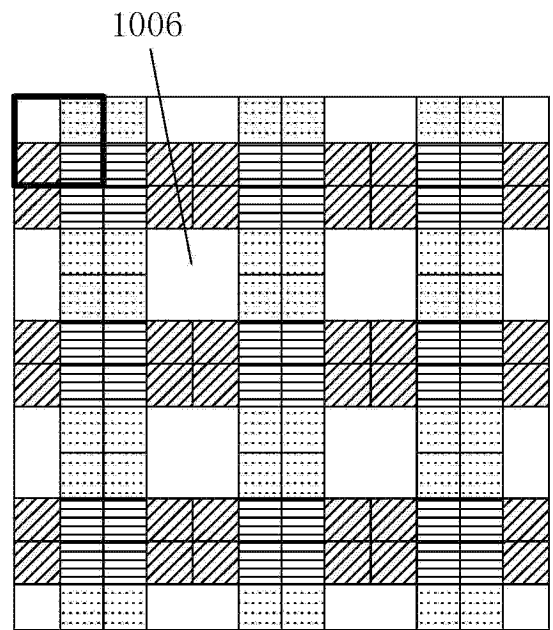


图 10C

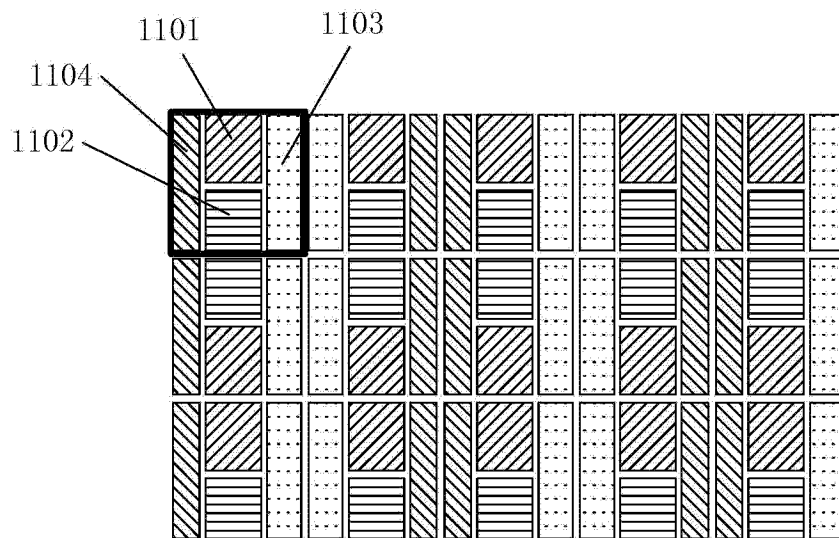


图 11

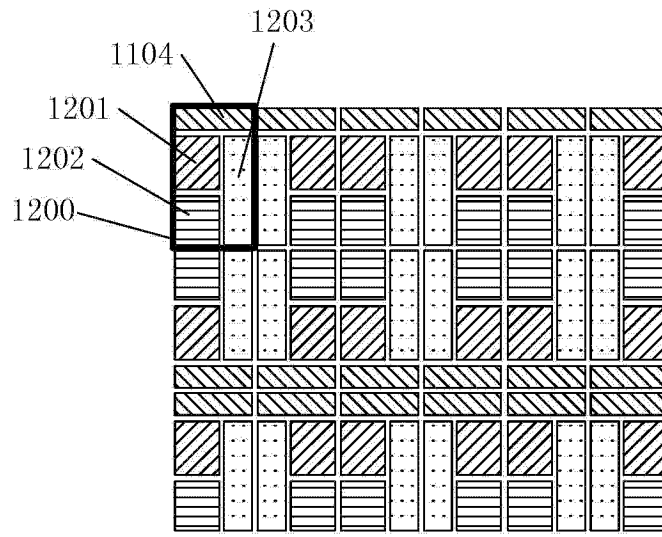


图 12

专利名称(译)	一种像素结构及采用该像素结构的有机发光显示器		
公开(公告)号	<a href="#">CN104752469A</a>	公开(公告)日	2015-07-01
申请号	CN201310747572.1	申请日	2013-12-31
[标]申请(专利权)人(译)	昆山国显光电有限公司 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司		
申请(专利权)人(译)	昆山国显光电有限公司 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	昆山国显光电有限公司 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司		
[标]发明人	邱勇 黄秀颀 刘周英 张伸福 刘敏 彭兆基 何麟 朱晖 陈红 罗红磊		
发明人	邱勇 黄秀颀 刘周英 张伸福 刘敏 彭兆基 何麟 朱晖 陈红 罗红磊		
IPC分类号	H01L27/32		
CPC分类号	H01L27/32 H01L27/3213 H01L27/3216 H01L27/3218		
代理人(译)	朱振德		
其他公开文献	CN104752469B		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a> <a href="#">SIPO</a>		

#### 摘要(译)

本发明公开了一种像素结构及采用该像素结构的有机发光显示器。其中，该像素结构包括有多个像素，每个像素由多个子像素构成，至少一个像素构成一个像素单元，纵向相邻的像素单元呈垂直镜像排布，和/或横向相邻的像素单元呈水平镜像排布。本发明通过合理的像素排布结构，通过将相邻像素的子像素共用Mask上的一个开口蒸镀，可增加蒸镀时Mask的开口面积，降低Mask工艺制作的难度，也降低了蒸镀工艺的难度。蒸镀Mask相邻像素的子像素时不需预留gap，在保持开口率的要求同时，可实现真正的高PPI。另外，本发明还可增加Mask的强度，使其在使用过程中不易变形，提高产品良率，增加Mask的寿命，降低成本。

